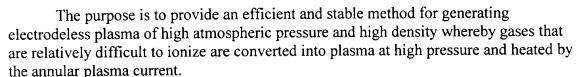
METHOD FOR GENERATING PLASMA OF HIGH ATMOSPHERIC PRESSURE AND HIGH DENSITY

Patent No.: JP5166595

Publication Date: 1993-07-02 Inventor: Shimada Ryuichi et al. IPC Classification: H05H1/46



The high-density, high-pressure electrodeless annular plasma is generated within a furnace by high-frequency power. Gases in the furnace are ignited at relatively low pressure to facilitate ignition of the plasma, and then high-frequency power is applied to a secondary coil 22 and a pair of capacitive-type electrodes 23, 24, and insulated annular plasma, which is field-coupled with the pair of capacitive-type electrodes and magnetically coupled with the primary coil 22 and core 21. The pressure within the furnace is raised to generate a high-pressure, high-density plasma.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出職公開番号

特開平5-166595

(43)公開日 平成5年(1993)7月2日

(51) Int.Cl.⁶

庁内整理書号 識別配号

FΙ

技術表示箇所

H05H 1/46

9014-2G

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出顯書号

特惠平3-328562

(22)出願日

平成3年(1991)12月12日

特許法第30条第1項適用申請有り 1991年6月17日~19 H [PROCEEDINGS OF THE INT ERNATIONAL SEMINAR ON REA CTIVE PLASMAS」において発表

(71)出版人 000237754

富士電波工機株式会社

埼玉県鶴ケ島市富士見6丁目2番22号

(72)発明者 嶋田 隆一

神奈川県横浜市緑区大丸10の3の404

(72)発明者 三野 薫

埼玉県鶴ヶ島市富士見6の2の22 富士電

波工機株式会社内

(72)発明者 奥 啓一鄭

埼玉県鶴ヶ島市富士見6の2の22 富士電

波工機株式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

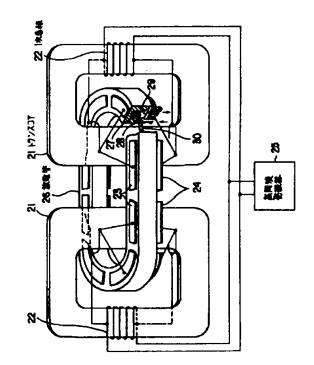
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高気圧高密度プラズマ発生方法

(57)【要約】

【目的】本発明は、高気圧でイオン化困難なガスをプラ ズマ化し環状プラズマ高周波電流を流して加熱し、効率 よく安定な高気圧高密度無電弧プラズマ発生方法を提供 することを目的とする。

【構成】本発明は、高周波電力により炉内に高気圧高密 度の無電極環状プラズマを発生する方法において、炉内 ガスをプラズマ着火の容易な低気圧にし、高周波電力を 1次巻線22と容量型対電極23,24に印加し、該容 量型対電框23,24と電界結合しかつ該1次巻線22 に磁気結合する絶縁された環状プラズマを炉内に発生さ せた後、炉内気圧を上昇させることによって高気圧高密 度プラズマを発生することを特徴とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 高周波電力により炉内に高気圧高密度の 無電極環状プラズマを発生する方法において、炉内ガス をプラズマ着火の容易な低気圧にし、高周被電力を1次 巻纂と容量型対電極に印加し、鉄容量型対電極と電界結 合しかつ数1次巻線に磁気結合する絶縁された環状プラ ズマを炉内に発生させた後、炉内気圧を上昇させること によって高気圧高密度プラズマを発生することを特徴と する高気圧高密度プラズマ発生方法。

を有するレーストラック形状にて無電極放電させること を特徴とする請求項1記載の高気圧高密度プラズマ発生 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は高気圧プラズマの熱及び 光を利用して、有機物質、無機物質の高温反応ならびに 有害物質の分解を行う高温プラズマ炉、さらにプラズマ 励起による光源ならびにレーザ発振器に用いる高気圧高 密度プラズマ発生方法の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の高周波プラズマ発生方法は対電極 による容量型と、巻線による誘導型のものである。前者 は高気圧では高密度で一様な安定プラズマを生成できな かった。後者は高いイオン化ポテンシャルをもつガス、 つまり高気圧でイオン化困難なガスの高密度プラズマの 安定生成はできないという欠点があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の欠点を マ化し環状プラズマ高周波電流を流して加熱し、効率よ く安定な高気圧高密度無電極プラズマ発生方法を提供す ることを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段と作用】本発明は高気圧の 高密度プラズマ炉において、炉内ガスをプラズマ着火の 容易な低気圧にしておき、1次巻線に高周波電流を印加 し、容量型絶縁電極により電界を発生させ、炉内に、1 次巻線に磁気結合し、かつ容量型絶縁電極と電界結合し 持したまま炉内気圧を上昇させることにより、高気圧ガ ス中に高気圧高密度プラズマを発生し、維持するもので ある。また直線形状を含む環状プラズマ何えばレースト ラック形状のプラズマを生成することにより光増幅する ものである。

[0005]

【実施例】以下図画を参照して本発明の一つの実施例を 詳細に説明する。

【0006】図1は本発明に係る高気圧高密度プラズマ 炉の一例を示す。即ち、トランスコア21に装着された 50 過を示す特性関である。

1次巻線22ならびに容量電板23と対向電板24には 高周波発製器25が接続され、このトランスコア21の 2次側にはトランスコア21を囲み、容量電極23と対 向電框24に挟まれたレーストラック形状の放電管26 が設けられている。この放電管26は何えばアクリル樹 脂材で形成され、内部には円筒状環状中空部27が内壁 をシリコンコーティングされて設けられている。図2に 示すように、中空部27の円筒断面の内周側円周接線方 向には多数の吸気穴28が、外周側円周接線方向には多 【請求項2】 上記環状プラズマを、光増幅する直線部 10 数の排気穴29が環状にそれぞれ沿って設けられてい る。図3(a), (b)は本発明に係る中空部27内の ガス圧力の時間経過及び高周波発振器25の高周波出力 の時間経過の一例を示す特性図である。

> 【0007】即ち、前配中空部27内に吸気穴28から ガスを吸入すると共に、排気穴29からガスを排気する ことにより、中空部27内に円筒断面上に旋回流31を 作ると共に、中空部27内のガス圧力(気圧)を制御す

【0008】しかして、図2に示すように無電極で放電 20 しやすいように中空部27内のガス圧力を十分下げた状 載で、高周波発振器25から1次巻線22を介して変圧 器の原理で誘導電界を発生させると共に、放電管26の 外部に中空部27を挟む容量電框23と対向電框24に より高電界を発生させ、放電管26に高周波電圧を印加 してレーストラック状の環状プラズマアークを発生す る。その後、継続的に高周波電圧を印加しながらプラズ マを維持したまま中空部27内のガス圧力(気圧)を上 昇させることによって高気圧の環状プラズマ30を発生 する。このとき発生している旋回流31により、高気圧 解決するもので、高気圧でイオン化困難なガスをプラズ 30 になると生じるプラズマの浮力を打ち消し、プラズマを 中空部27の中心近くに放電管壁から気壁絶縁して長時 間安定に発生させる。このとき容量電極23と対向電極 24により発生する電界は高気圧でのイオン化困難であ るガスのプラズマ消滅を防ぎ高密度プラズマの維持と、 ガスの原子・分子の励起を促進するために上記誘導電界 より高くしておき、かつ旋回流31の気壁はブレークダ ウンしない高さにしておく。

[0009]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、高気 た環状プラズマアークを生成し、その環状プラズマを維 40 圧プラズマ励起ガス炉において、高周波電力により高気 圧ガス中に無電極高密度プラズマを安定に得られ、原子 ・分子の励起、プラズマの維持を効率よくできるという 効果を有している。またレーストラック形状にしたこと により、容易に直線部の励起プラズマガスで光増幅する ことができるという効果を有している。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の一実施例を示す構成説明図である。
- 【図2】図1の放電管新面の一例を示す拡大図である。
- 【図3】本発明に係るガス圧力及び高周波出力の時間経

【符号の説明】

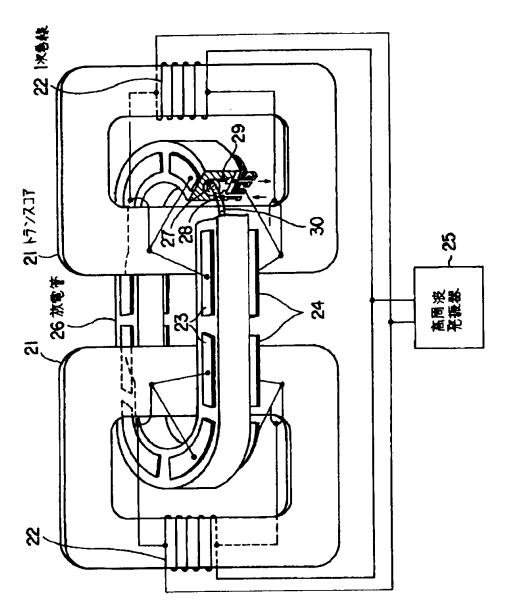
2 1 …トランスコア、 2 2 … 1 次巻線、 2 3 …客量電

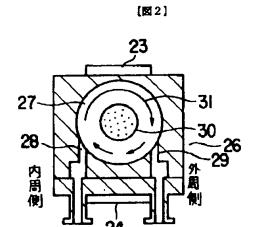
3

框、24…対向電框、25…高周波発振器、26…放電

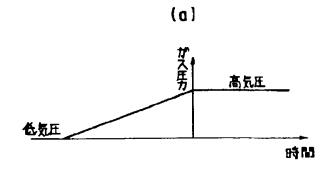
管、27…中空部、28…吸気穴、29…排気穴。

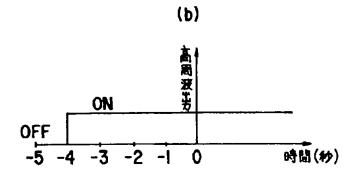
[國1]





【図3】





フロントページの続き

(72)発明者 住友 紘泰 埼玉県鶴ヶ島市富士見6の2の22 富士電 波工機株式会社内